



Japan Audit and Certification Organization  
for Environment and Quality

## キオクシア株式会社

東京都港区芝浦三丁目1番21号 田町ステーションタワーS

# 登録証

登録番号:WC18J0004

OHSAS 18001:2007

半導体及びストレージ製品の開発・設計・製造・販売

当機関は、上記組織が、当該マネジメントシステム  
要求事項に適合していることを証します。

登録日 : 2019年 3月29日  
更新日 :  
発行日 : 2019年10月 1日  
有効期限 : 2021年 3月11日

株式会社 日本環境認証機構

東京都港区赤坂 2-2-19

代表取締役  
社長

立上和男



Japan Audit and Certification Organization  
for Environment and Quality

# 付属書

1/1

## キオクシア株式会社

キオクシア株式会社

本社事務所

東京都港区芝浦三丁目1番21号 田町ステーションタワーS

【半導体及びストレージ製品の販売】

横浜テクノロジーキャンパス

神奈川県横浜市栄区笠間 2-5-1

【半導体及びストレージ製品の研究・開発・設計・試作・評価】

横浜テクノロジーキャンパス 小向分室

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1

【半導体及びストレージ製品の研究・開発・設計・試作・評価】

横浜テクノロジーキャンパス 半導体システム技術センター分室

神奈川県川崎市幸区堀川町 580-1

【半導体及びストレージ製品の研究・開発・設計・試作・評価】

横浜テクノロジーキャンパス 横浜分室

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8

【半導体及びストレージ製品の研究・開発・設計・試作・評価】

四日市工場

三重県四日市市山之色町 800 番地

【半導体及びストレージ製品の開発・設計・製造】

キオクシアアドバンスドパッケージ株式会社

三重県四日市市山之色町 800 番地

【半導体及びストレージ製品の製造】

キオクシアシステムズ株式会社

神奈川県横浜市栄区笠間 2-5-1

【半導体及びストレージ製品の開発・設計】

登録番号 : WC18J0004  
登録日 : 2019年 3月29日  
更新日 :  
発行日 : 2019年10月 1日  
有効期限 : 2021年 3月11日

株式会社 日本環境認証機構

東京都港区赤坂 2-2-19

代表取締役  
社長

立上和男